

Warszawa, dnia 02.06.2026

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący Komisji Konkursowej rozstrzyga, że w konkursie ogłoszonym w dniu 24.04.2026 r., na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, zgłosiło się 2 kandydatów (w tym 0 kobiet) został/a wybrany/a **mgr inż. Tomasz Murawski**.

Kandydat mgr inż. Tomasz Murawski spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym. Posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy zgodny z profilem Zakładu. Wykazuje również bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z poligrafią, technologiami druku oraz oprogramowaniem DTP. Komisja wysoko oceniła kompetencje merytoryczne kandydata, doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich oraz przygotowanie do realizacji obowiązków dydaktycznych i naukowych, rekomendując jego zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej